BEST AVAILABLE COPY

Sn PLATED COPPER ALLOY MATERIAL FOR FITTING CONNECTION TERMINAL AND FITTING CONNECTION TERMINAL

Patent number:

JP2002298963

Publication date:

2002-10-11

Inventor:

NISHIMURA MASAYASU; OGUCHI RYOICHI

Applicant:

KOBE STEEL LTD /

Classification:

- international:

H01R13/03; C22C9/06; C25D5/50; C25D7/00

- european:

Application number:

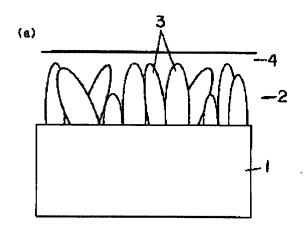
JP20010101197 20010330

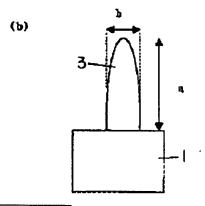
Priority number(s):

JP20010101197 20010330

Abstract of JP2002298963

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a fitting connection terminal with a low insertion force adapted for multi-pole connection and capable of maintaining reliability (low contact resistance) of an electric connection. SOLUTION: The Sn plated copper alloy material is a copper alloy containing 0.3%-15% by mass of Ni as a base material and has a Sn plated layer by reflow or molten Sn plating on the surface thereof. The Sn plating layer comprises a Sn layer having a thickness of 0.5 &mu m or less and a Cu-Sn alloy layer of a columnar crystal having and an average cross section diameter of 0.05-1.0 &mu m and an average aspect ratio of 1 or more from a front surface side. The Sn plating layer (Sn layer and Cu-Sn alloy layer) is 0.2-2.0 &mu m thick.





Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-298963 (P2002-298963A)

(43)公開日 平成14年10月11日(2002.10.11)

(51) Int.Cl.7		觀別記号	FΙ		;	テーマコード(参考)
H01R	13/03		H01R	13/03	D	4 K O 2 4
C 2 2 C	9/06		C 2 2 C	9/06		
C 2 5 D	5/50		C 2 5 D	5/50		
	7/00			7/00	Н	

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 6 頁)

特顧2001-101197(P2001-101197)	(71)出願人 000001199 株式会社神戸劇師	र्व र ि
平成13年3月30日(2001.3.30)	兵庫県神戸市中央	X脇浜町二丁目10番26号
	山口県下関市長府 神戸製鋼所長府製	
	(72)発明者 尾口 良一 山口県下関市長府 神戸製鋼所長府製	
	(74)代理人 100100974 弁理士 香本 薫	
		平成13年3月30日(2001.3.30) 平成13年3月30日(2001.3.30) 「72)発明者 西村 昌泰 山口県下関市長府 神戸製鋼所長府製 (72)発明者 尾口 良一 山口県下関市長府 神戸製鋼所長府製 (74)代理人 100100974

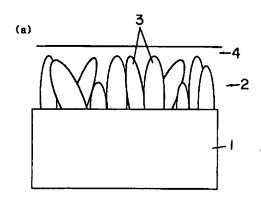
最終頁に続く

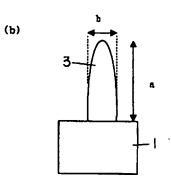
(54) 【発明の名称】 嵌合型接続端子用Snめっき銅合金材料及び嵌合型接続端子

(57)【要約】

【課題】 低挿入力で多極化に適し、かつ電気的接続の 信頼性(低い接触抵抗値)が維持できる嵌合型接続端子 を得る。

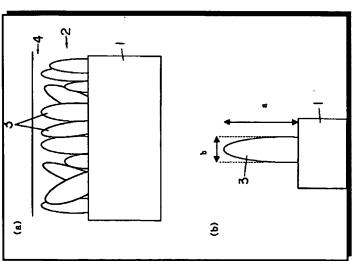
【解決手段】 Niを0.3%~15質量%含有する銅合金を母材とし、その表面にリフロー又は溶融SnめっきによるSnめっき層を有し、該Snめっき層が表層側から厚さ0.5 μ m以下のSn層と、平均断面径0.05~1.0 μ m、平均縦横比1以上の柱状結晶のCu-Sn合金層からなり、該Snめっき層(Sn層とCu-Sn合金層)の厚さが0.2~2.0 μ mであるSnめっき銅合金材料。

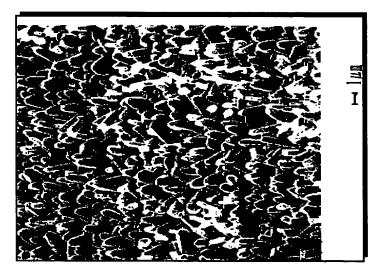


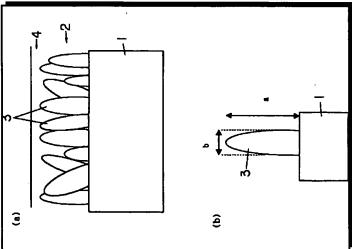


100 (E	が過	88	58	9	2	æ	2	53	
	N.	5	7	1	01	1	\$	1	8
語の		11	1 1	10	11	10	10	16	115
2000年	- 93	11	11	10	11	11	11	11	3
黑黑	3	130	13		2	13	25	10	8
25	e Hadital	21	11	01	51	12	a ı	ß 1	23
装		11	11	11	=	=	11	100	:
	3 3	\$	O	23		×3	5%	=	=
建設	5 6	觀	報品	製品	製品	鑑記	#E	#2	報號
は記録	編章	{1	11	11	=	11	11	Ξ	=
讀	ne (ui)	0	=	2	_	10	Ξ	=	=
	EMIRC [III]	113	==	=	=	=	97	=	=
日本		0	69	69	9	69	9	€	6
a		- 04 K	編 1	*		_ ==	*** 1	3 5	

	_							
10 CT	登置	*	=	58	æ	576	c#c	576
	=3	<u>=</u>		<u></u>		-	-	_
砂糖品	3	3	=	3	25	46	29	110
器鹽	3	-	=	=	=	=	=	573
超	_	8	8		25	E	53	晝
整羅	altori.	33. 	=	=	**	=	=	==
が	10	=	_=	=	=	=	=	=
	黑		蠶品	報記	# <u>F</u>	発記	金金	華霊
なる。	盟国	11	11	=	3	=	=	2
調整	3	-	11	11	3	_	-	11
旁边	(g.)	11	11	§1	11	=	==	=
	442 201	131- 201-101-100	131- 201-161-130	13 P 20 P 13 P 100	810 t 81 t 91 1- 91 1- 9	四十四十四日日	21-12-1-20 21-12-1-20	
		3-5-10-VI	E .		94K ###	18E		32.83







【特許請求の範囲】

【請求項1】 Niを0.3%~15%(質量%、以下同じ)含有する銅合金を母材とし、その表面にリフロー又は溶融SnめっきによるSnめっき層を有し、該Snめっき層が表層側から厚さ0.5μm以下のSn層と、平均断面径0.05~1.0μm、平均縦横比1以上の柱状結晶のCu-Sn合金層からなり、該Snめっき層(Sn層とCu-Sn合金層)の厚さが0.2~2.0μmであることを特徴とする嵌合型接続端子用Snめっき銅合金材料。

【請求項2】 Snめっき層表面のSn酸化物層の厚さが1~30nmであることを特徴とする請求項1に記載された嵌合型接続端子用Snめっき銅合金材料。

【請求項3】 Snめっき層中のC含有量が0.01~ 1%であることを特徴とする請求項1又は2に記載された嵌合型接続端子用Snめっき銅合金材料。

【請求項4】 動摩擦係数が0.15~0.45であることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載された 嵌合型接続端子用Snめっき銅合金材料。

【請求項5】 表層のヌープ硬度がHk(0.245 N)=100~300であることを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載された嵌合型接続端子用Snめっき銅合金材料。

【請求項6】 オス端子とメス端子からなる嵌合型接続端子であり、オス端子又はメス端子の少なくともいずれか一方が請求項1~5に記載されたSnめっき銅合金材料からなることを特徴とする嵌合型接続端子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、嵌合型接続端子用 Snめっき銅合金材料に関し、特にオス、メス端子の嵌 合時の挿入力が低く、端子が多数集合してなる多極コネ クタに適する嵌合型接続端子用Snめっき銅合金材料に 関するものである。

[0002]

【従来の技術】自動車等の電線の接続には、銅合金に表面処理を施した端子が使用されている。一つ一つの端子は、オス端子とメス端子の組み合わせの嵌合端子からなっている。これらが複数個集合したコネクターを多極端子という。近年、自動車の電装化が進むなかで、このようなコネクタの極数、すなわち、一つのコネクタの中の端子の数は増加している。端子数が増加すると挿入力(嵌合力)が大きくなり、実装に道具が必要になったり、人が挿入する場合でも大きな力を必要とするようになり、その組み立て作業の効率を低下させる原因になる。このため、極数が増加しても、挿入力が従来よりも大きくならないように、低挿入力(低嵌合力)の端子が要求されている。これらの要求に対し、従来のSnめっき端子ではその挿入力が大きく、作業性を低下させずに多極コネクタを製造することが困難であった。

【0003】端子の挿入力を低減するには、接圧力を低くすることが考えられるが、この場合、接点における電気的接続の信頼性を考慮すると、SnめっきではなくAuめっきなどの信頼性は高いが高価な表面処理が必要となる。また、Snめっき端子は、めっきを薄くすることにより挿入力が低下するが、薄すぎるとSnめっき層にピンホールが生成するため、Cuの酸化物が生成して端子の接触抵抗値が増大する恐れがある。このため、現実にはめっき厚さを薄くし、かつ信頼性を維持することは大変困難である。さらに、接点に潤滑油を塗布して挿入力を低下することも可能であるが、その工程の分だけコストアップとなる。また、電気的な特性に影響を与えない接点油が必要である。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたもので、低挿入力で多極化に適し、かつ端子の信頼性を損なうことのない嵌合型接続端子を得ることを目的とする。

【課題を解決するための手段】本発明に係る嵌合型接続

[0005]

端子用Snめっき銅合金材料は、Snめっき層自体の構 造を特定することにより、上記目的を達成するもので、 NiをO. 3%~15%含有する銅合金を母材とし、そ の表面にリフロー又は溶融SnめっきによるSnめっき 層を有し、該Snめっき層が表層側から厚さ0.5μm 以下のSn層と、平均断面径0.05~1.0μm、平 均縦横比1以上の柱状結晶のCu-Sn合金層からな り、該Snめっき層(Sn層とCu-Sn合金層)の厚 さが $0.2\sim2.0\mu$ mであることを特徴とする。 【0006】本発明におけるSnめっき層の模式図を図 1 (a) に示す。図1 (a) において、1は銅合金母 材、2はCu-Sn合金層(多数の柱状結晶3からな る)、4は5n層であり、柱状結晶3の間には合金化し ていないSnが残留している。図2は、表面のSn酸化 物層、Sn層及び結晶間の残留Snを化学的に溶解した 後、柱状結晶からなるCu-Sn合金層を表面からSE M観察して得た顕微鏡写真である。本発明において平均 縦横比とは、図1 (b) に示すように、柱状結晶の縦方 向(延びた方向)の長さの平均値をaとし、横方向(延 びた方向に垂直な方向)の最大幅の平均値(=平均断面 径)をbとしたとき、その比a/bを意味する。なお、 本発明において、平均縦横比が1以上のものを柱状結 晶、1未満のものを粒状結晶という。

[0007]

【発明の実施の形態】従来広く用いられているSnめっき端子は、通常、銅合金からなるめっき基材にСu下地めっきを行い、次いでSnめっきを行っているが、本発明のSnめっき銅合金材料は、NiをO.3%以上15%以下含有する銅合金母材に、Cu下地めっきを省略して直接Snめっきを行い、次いでリフロー処理を施すこ

とで得ることができる。リフロー処理により、銅合金母材上に硬い柱状結晶のCu-Sn合金層が形成される。このCu-Sn合金結晶はCu-Sn金属間化合物であり、通常 Cu_6Sn_5 あるいは Cu_3Sn 等からなる。Cuの一部が15%以下のNiにより置換されていてもよい。

【0008】本発明では、Snめっき層(Sn層とCu -Sn合金層) の厚さが0.2~2.0 \(\mu\) mの範囲内 で、平均断面径が0.05~1.0μm、その平均縦横 比が1以上の柱状結晶となるようにリフロー処理条件を 制御し、同時に表層に厚さ0.5μm以下のSn層が残 留するように制御する。表層のSn層の厚さはゼロでも よい。Cu-Sn合金の柱状結晶は図1にみられるよう に表層に向け種々の方向に延び、延びた方向からみたと きの形状は略円形又は略楕円状である。Cu-Sn合金 の柱状結晶の平均断面径及び平均縦横比を上記の範囲に 制御することで、当該結晶同士の間に合金化していない Snが適度に残留する。この残留Snにより、接触抵 抗、耐食性等の電気的信頼性が保たれる。しかし平均断 面径が1. 0μmを超える場合や平均縦横比が1未満の 粒状結晶のとき、隣接する結晶同士が成長、接合してそ の間の残留Snが減少又は失われ、電気的信頼性が低下 する。一方、平均断面径が0.05μm未満のとき、結 晶の形態は柱状であっても径が小さすぎるため、嵌合型 接続端子のオス舌片とメス舌片を嵌合する際、Cu-S n合金層が変形して摩擦係数の低減効果が小さくなる。 【0009】また、Sn層の厚さが0.5µm以上と厚 い場合も、軟らかいSn層が変形して摩擦係数が大きく なる。Snめっき層(Sn層とCu-Sn合金層)の厚 さを $0.2\sim2.0\mu$ mとするのは、これが 0.2μ m に満たないと耐食性、接触抵抗等が劣化し、2μmを超 えると、Cu-Sn合金の柱状結晶及びSn層を上記の 通り制御しても、摩擦係数の低減効果がないためであ る。

【0010】銅合金母材中に含まれるNiはCu-Sn合金結晶の柱状化に寄与する。Niの含有量が0.3%未満であるとその作用が弱く、後述する条件でリフロー処理をしても、Cu-Sn合金結晶は平均断面径が1.0μmを超え又は平均縦横比が1未満となって粒状化する。また、Niの含有量が15%を超えるとCu-Sn合金結晶の平均断面径が小さくなりすぎ、摩擦係数の低減に寄与しなくなる。なお、母材中のNiは固溶状態であるほど、その効果が大きくなる。

【0011】ところで、特開平11-140569号公報には、銅又は銅合金の表面にSnめっきを施し、次いでリフロー処理を行うことにより、粒状区画(それぞれがCu-Sn結晶である)に区切られたCu-Sn拡散合金層を形成することが記載されている。下地めっき無しの場合、粒状区画の平均粒径は0.1~5μmとされている。この平均粒径自体は本発明のものと一部重複す

るが、同公報の模式図に示された通り、各粒状区画は相互に接合し、かつ実施例の縦横比は全て1未満である。同公報によれば、このCu-Sn拡散合金層は通常より高い温度でリフロー処理を行うことで製造され、実施例では処理温度700~900℃、処理時間5~8secとされている。

【0012】また、特開2000-212720には、 銅又は銅合金の表面にSnめっきを施し、好ましくはリフロー処理を行い、続いて酸素濃度を制御した雰囲気下で拡散熱処理を行うことにより、最表面に厚さが10~1000nmの酸化皮膜層とその内側に厚さ0.1~10μmのCu-Snを主体とする金属間化合物層を形成させることが記載されている。Cu-Sn合金層の平均断面径等については記載がないが、実施例のように拡散熱処理を250℃で2時間行った場合、リフロー処理の条件又はその有無に関わらず、各結晶は横方向にも成長し相互に接合して平均結晶粒径が1μmを越え又は縦横比が1未満の粒状となり、前記特開平11-140569号公報と同様の粒状形態となっているはずである。

【0013】一方、本発明のように、平均断面径0.05~1.0μm、縦横比1以上の柱状結晶を得るために望ましいリフロー処理条件は、例えば処理温度300~450℃、処理時間10~20secである。高温、長時間になるほどCu-Sn合金結晶は成長し、かつ結晶同士の接合も起こり得るため粒状となりやすく、かつ結晶間のSnも消滅しやすい。また、低温短時間に過ぎると平均断面径が小さくなる。なお、このCu-Sn合金層は溶融めっきにても得ることができる。

【0014】そのほか、Snめっき層表面には通常、Sn酸化物層であるSnOあるいはSnO2層等が形成されるが、その厚さが30nm以上となると接触抵抗が劣化させる。また、通常の使用環境中では1nm未満に保持することは困難である。従って、酸化物層の厚さは1~30nmとする。なお、前記Sn層とは、Sn酸化物層とCu-Sn合金層の間に存在する金属Snから形成される層である。また、Snめっき層中のC量は1%以上含有すると接触抵抗が劣化し、0.01%未満であるとSnめっき層の硬度が低下し、摩擦係数の低減効果が損なわれる。従って、Snめっき層中のC量は0.01~1%が望ましい。

[0015]

【実施例】(実施例1)表1に示すΦ~Φの組成を有する0.25mmtの銅合金板を通常の脱脂、酸洗処理した後、その表面に硫酸浴を用いて電気Snめっきを施し、めっき後リフロー加熱処理(400℃×15sec)を施した。Snめっき中のC含有量は全て0.1%である。このSnめっき層について、めっき厚さ(Sn層+Cu-Sn合金層)、Sn層厚さ、Cu-Sn合金結晶の形状(断面径、縦横比)、酸化膜厚、動摩擦係数、ヌープ硬度、めっき層表面粗さ、接触抵抗を下記の

要領で測定した。その結果を表1に示す。なお、表1中、母材のNi固溶量は、全Ni量からNi-Si、Ni-P等の析出物中のNi量を差し引いたものである。【0016】Snめっき層厚さ;蛍光X線膜厚測定により測定した。

Sn 個厚さ; Sn 日本の切断面のSn 的の表面を切断し、Sn EMによりその切断面のSn 的の表面部分を任意に Sn 選定し、各箇所について幅 Sn の一の間に存在する Sn の一の個別での最小値を測定した。前記 Sn の値の平均値を Sn 個厚さとした。

Cu-Sn合金結晶の形状; ミクロトームにより板材断面を切断した後にアルゴンエッチング処理を施し、SE M観察することにより、めっき層部分を幅10μmに渡って観察し、その範囲内に存在する合金結晶について、それぞれの長さ及び断面径を測定し、その平均値を求めた。このとき、それぞれの合金結晶の断面径は、各合金結晶が延びている方向に対して垂直方向の幅の最大値とした。これらより求めた合金結晶の断面径の平均を平均断面径とし、長さの平均と平均断面径の比(平均長さ/平均断面径)を平均縦横比とした。

【0017】酸化膜厚さ;ESCAによる深さ分析結果より算出した。

Snめっき層中のC量;Snめっき板材を酸素気流中に

て1250℃程度で燃焼し、排出されるCO及びCO2ガスを検出する燃焼赤外線吸収法にて測定した。動摩擦係数;Snめっき材を半径(内径)1.5mmで張り出し加工したメス側舌片と、オス側舌片のSnめっき板材を接触させ、オス側舌片を水平に引っ張るようにして、オートグラフにて測定した。この際、接圧力はメス側舌片を取り付けた軸にかけた荷重(N=2.94N)であり、潤滑材は一切使用せず、オス側舌片を引っ張る速度は80m/minとした。摩擦係数値(μ)は次式のように、ロードセルによって測定した水平方向にかかる力(F)を荷重(N)で割ったものである。

 $\mu = F/N$

【0018】ヌープ硬度; JISZ2251 (微小硬さ試験方法) に従って測定した。

表面粗さ;接触式表面粗さ計を用い、JISB0600 1に基づいて求めた。

接触抵抗;めっき作製直後(AS)及び160℃×120時間の加熱処理後に測定を行い、4端子法により、解放電圧20mV、電流10mAで金プローブ(1.0mmφ)を用いて測定した。測定荷重は2.94N(無摺動状態)である。

[0019]

【表1】

		Sn層+ Cu-Sn合 金層厚さ	配える	Cu-Sn 合品型 合品型 で の の の の の の の の の の の の の の の の の の	Cu-Su合品の形状及例の比例の比例	酸學	動業	H k (25g	母材の Ni 固溶	Snめっき層表面粗さ (Ra:	樹	姓氏抗 (無 約2.94N) mQ
	組成	(ル町)	(μm)	面径 (μ四)	of the	(mm) 1940-194	動摩 擦係 数	f)	massx)	原根さ (Ra: ル型)	AS	160℃× 120hr後
比較例	①Cu-0. 1Fe-0. 03P -1. 5Zn	0. 5	0	0. 7	粒状 (唯/植 =0.7)	10	0. 30	130	0	0. 04	15	200
וע	(2)Cu-0. 2Ni-0. 03P -1. 5Zn	1. 0	0. 6	2.0	粒状 (=0.2)	10	0. 5	90	0. 1	0. 03	1	70
	③Cu-0. 5Ni-0. 01P -0. 5Zn	1. 0	0. 3	0. 2	. 株状 (=3. 5)	10	0. 4	130	0. 5	0. 04	1	60
実施	©Cu-1. 8Ni-0. 4Si -1. 1Zn -0. 1Sn -0. 01Mg	1. 0	0. 1	0. 4	柱状 (=2.3)	10	0. 35	160	0. 2	0. 05	2	50
例	(5)Cu-3. 2Ni-0. 7Si -0. 3Zn	1. 0	0	0. 3	(丰秋 (丰3、3)	10	0.3	170	0. 3	0. 05	2	50
	©Cu−9. 2Ni −2. 3Sn	1. 0	0	0.1	柱状 (=10.0)	10	0. 3	180	9. 2	0. 05	2	50
比較	⑦Cu-20Ni-0. 1Fe -0. 03Mn	1. 0	0. 7	0. 03	柱状 (=10.0)	10	0. 5	100	20	0. 03	1	50

【0020】表1に示すように、3~60では、Ni含有量が0.3~15%の範囲内において、Cu-Sn合金層の結晶の形状が、平均断面径が0.05~1 μ m、縦横比が1.0以下の範囲内に入る柱状であり、かつSn層厚さが0.5 μ m以下で、動摩擦係数が小さい。また、Sn層厚さが0~0.3 μ mと薄いが、合金層の形状が上記の柱状であるため、接触抵抗はSn層が厚い2、2と同等である。 一方、Ni含有量が0.3%未

満の \mathbf{O} 、 \mathbf{O} では $\mathbf{Cu} - \mathbf{Sn}$ 合金層の結晶の形状が粒状となり、 \mathbf{Sn} 層厚さが \mathbf{O} μ mの \mathbf{O} は接触抵抗値が大きく、 \mathbf{Sn} 層厚さが \mathbf{O} . \mathbf{S} μ mより厚い \mathbf{O} の摩擦係数は \mathbf{O} . \mathbf{S} と大きくなる。また、 \mathbf{N} i 含有量が $\mathbf{1}$ 5%以上の \mathbf{O} では、 $\mathbf{Cu} - \mathbf{Sn}$ 合金層の形状が柱状であるが、平均断面径が \mathbf{O} . \mathbf{O} 5 μ m以下と小さいため、めっき層の変形抵抗が大きく摩擦係数が \mathbf{O} . \mathbf{S} 5 と大きくなる。

【0021】(実施例2)表1の④の組成を有する0.

25mmtの銅合金材料について、その表面に硫酸浴を用いて電気Snめっきを施し、めっき後リフロー加熱処理(400℃×15sec)を施した。その際、めっき時間、リフロー処理の雰囲気及びめっきの光沢材の量を加減して、めっき厚、酸化膜厚及びC含有量を変化させ

た。このS nめっき層について、実施例1と同じ測定を 行った。その結果を表2に示す。

[0022]

【表2】

母村: Cu-1. 8Ni-0. 4Si-1. 1Zn-0. 1Sn-0. 01Mg (0. 25t、Hy=200)

		Sn層+ Cu-Sn合 金層厚さ	見合 Su層 で Su層	Cu-Sa 層の断	CU-Su合晶及 の形緒と の形と の の の の の の の の の の の の の の の り の り の	鄮	C含有	動摩擦	H k (25g	母材の Ni固裕	Snめっ き層表 面粗さ	接触抵抗 (無 控動2.94N) mQ		
挺	枞	(ル国)	(μ面)	面径(μπ)	S S S S S		mass%)	数	f)	mass x)	(Ka: (Ka:	AS	160℃× 120hr 後	
実	Ө	0. 5	0	0. 5	株代(版/ 概=1.0)	5	0.1	0. 22	190	0. 2	0. 07	5	80	
施	2	1. 0	0. 1	0. 4	柱状(=2.3)	10	0. 1	0. 35	160	0. 2	0. 05	2	50	
例	3	1. 8	0. 3	0.4	柱状 (=3.8)	20	0.1	0. 40	170	0.2	0. 03	1	40	
	⊕	0. 1	0	1. 0	粒状 (=0.1)	5	0. 1	0. 45	200	0. 2	0. 12	10	200	
比	(5)	2. 3	0. 7	0. 4	柱状 (=4.0)	25	0. 1	0. 55	120	0. 2	0. 03	1	80	
較	6	1. 0	0. 1	0.4	柱状 (=2.3)	50	0. 1	0. 30	180	0.2	0.04	30	300	
例	9	1. 0	0. 1	0.4	柱状 (=2.3)	10	0. 003	0. 50	140	0.2	0. 05	2	50	
	(8)	1. 0	0. 1	0. 4	(芝3)	10	1. 5	0. 35	200	0. 2	0. 15	20	200	

【0023】表2に示すように、 \mathbf{O} ~③ではSnめっき層の厚さが種々変化しているが、Cu-Sn合金層の結晶の形状が、平均断面径が0.05~ 1μ m、アスペクト比が1.0以下の範囲内に入る柱状であり、かつSn層厚さが 0.5μ m以下で、動摩擦係数が小さい。一方、 \mathbf{O} はSnめっき層の厚さが 0.2μ m未満であるため、加熱処理後の接触抵抗は200m Ω と高く、 \mathbf{O} はSnめっき層の厚さが 2μ mを超えるため、動摩擦係数が0.55と高い。また、 \mathbf{O} は酸化膜厚さが30nmを超え、AS及び加熱処理後の接触抵抗がそれぞれ30、300m Ω と高い。さらに、 \mathbf{O} はC含有量が0.01%以下であるため摩擦係数が0.50と高く、 \mathbf{O} はC含有量が1%以上であるためAS及び耐熱処理後の接触抵抗がそれぞれ20、200m Ω と高い。

[0024]

【発明の効果】本発明によれば、従来よりも摩擦係数が低く、かつ電気的信頼性の優れるSnめっき銅合金材料を得ることができる。そのため、本めっき材を用いることにより、接点の信頼性を落とすことなしに、低挿入力の嵌合端子を製造することが可能となる。

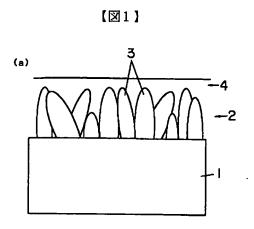
【図面の簡単な説明】

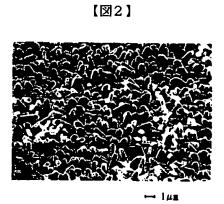
【図1】 Snめっき層の構造を模式的に示す断面図である。

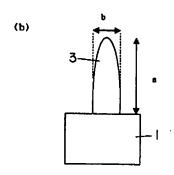
【図2】 Cu-Sn合金の結晶形状を示す顕微鏡組織 写真である。

【符号の説明】

- 1 銅合金母材
- 2 Cu-Sn合金層
- 3 Sn層
- 4 Sn







フロントページの続き

Fターム(参考) 4K024 AA07 AA21 AB02 AB19 BA09 BB10 DB02 GA16

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

☐ BLACK BURDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.